

## ND2.0

SM1ねじ式の積み重ね可能なホルダーに入ったND 2.0フィルタ。



### プロダクトファミリーの主な特長

#### レーザー出力の管理

CMOSセンサは、飽和レベルが低く、損傷閾値も同様に低くなっています。可能な限り最高の測定を行い、BEAMAGEカメラの損傷を防ぐためには、レーザー出力を制御することが非常に重要となります。

#### 必要に応じた積層および減衰が可能

これらのフィルタは、ビームの波面に影響を与えたり画像を歪ませたりすることなく、すべての波長の強度を減少させることができます。多くのフィルタを、互いに直接重ねることができます。



## 仕様

<b>測定性能</b>	
スペクトル領域	400 - 1595 nm
透過率	~1%
等価減衰	1/100
並列性	< 3 arcmin
光学濃度公差	± 5%
透過波面誤差	< $\lambda/10$ @ 633 nm
表面品質	スクラッチディグ40-20
<b>損傷閾値</b>	
最大平均出力密度	100 W/cm <sup>2</sup>
最大エネルギー密度	3 J/cm <sup>2</sup>
最大出力	1 W
<b>物理的特徴</b>	
開口直径	22.5 mm
寸法	30.5 $\phi$ x 11.4D mm
重量	0.04 kg
取付けスレッド	SM1
クリア開口部	エリアの90%
寸法公差	+0.0/-0.25 mm
基質	NC9
<b>注文情報</b>	
ND2.0	201046

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

[gentec-eo.com/ja/contact-us](https://gentec-eo.com/ja/contact-us)で最寄りのセールス担当者をお探してください